

NANOTECHNOLOGY

重点ナノテクノロジー支援課題研究成果報告会

参加無料

定員200名

*定員になり次第締切とさせていただきます。

日時 平成21年3月12日(木) 10:00~14:00

場所 SPring-8 放射光普及棟大講堂

主催 財団法人高輝度光科学研究センター

事務局使用欄

FAX 0791-58-0830

Reg. No. _____

Date Rcvd. _____

参加申込書

※申込用紙は下記事務局までお送りください。

フリガナ _____

氏 名 (姓) _____ (名) _____

所 属 _____

部 署 _____

役 職 _____

住所(連絡先) 勤務先 自宅 ※いずれかに、マークをお願いします。

〒 _____

TEL _____ FAX _____

E-mail _____



(財)高輝度光科学研究センター

研究調整部 重点ナノテクノロジー支援課題研究成果報告会 事務局 <担当: 三好 忍>

TEL 0791-58-0919 FAX 0791-58-0830 E-mail nano_tech@spring8.or.jp

URL http://www.spring8.or.jp/ja/users/meeting/2009/prio_nanotech_prop/